MEMS 陀螺在红外成像系统中的研究应用

韩 颖,黄剑侠,高 原

(中国空空导弹研究院 计量测试中心,河南 洛阳 471000)

摘要: 简要介绍了红外成像导引系统中的稳像技术原理,说明陀螺仪在辅助设备电子稳像系统中的重要地位。目前,国内辅助设备电子稳像系统中常采用的光纤陀螺,文中对光纤陀螺的优缺点进行分析,并与新兴的 MEMS 陀螺在技术指标层面作对比。再设计试验方案,从试验的角度论证 MEMS 在实际应用中可以代替光纤陀螺,并且在性能、体积、价格上比光纤陀螺更有优势。

关键词: 稳像技术; 电子稳像; 光纤陀螺; MEMS 陀螺; 卡尔曼滤波

中图分类号: TN409 文献标识码: A 文章编号: 1001-8891(2015)03-0248-10

Applications of MEMS Gyroscope in Infrared Imaging Systems

HAN Ying, HUANG Jian-xia, GAO Yuan

(China Airborne Missile Academy Metrology and Testing Center, Luoyang 471000, China)

Abstract: This paper describes the principles of the image stabilization technology in the infrared imaging guidance system and points out the important position of gyroscope in the auxiliary equipment electronic image stabilization system. Currently, the domestic auxiliary equipments often use fiber optic gyroscope (FOG) system. This paper analyzes the pros and cons of FOG, and compares with the emerging MEMS gyroscope. Then an experimental program is designed to prove that MEMS can replace FOG in practical applications, and has more advantages than FOG in performance, size and price.

Key words: image stabilization technology, electronic image stabilization, fiber optic gyroscope, MEMS gyroscope, Kalman filtering

0 引言

红外成像导引头是导弹的重要组成部分。导弹在 快速飞行过程中受到的振动等外界因素会使视频信 号不稳定,从而不能得到清晰的图像,为了消除这种 不稳定,就要对视频信号进行稳像处理。因此,稳像 技术作为精确制导武器的主要的技术力量,成为未来 精确制导一个重要的研究方向。稳像技术的发展经历 了从光学稳像,机械稳像到电子稳像的发展。光学稳 像和机械稳像由于设备昂贵及其体积较大,已逐渐被 电子稳像取代。

电子稳像是通过获取序列图像的运动矢量对图像进行运动估计,并通过数字图像处理进行补偿的一种技术。目前获取图像运动矢量的方法有2种:一是辅助设备稳像,二是基于图像处理自动稳像[1]。辅助设备稳像,一般指利用角速度传感器获得运动载体的旋转角速度,然后对这些角速度信号进行信息处理,

达到对图像的稳定作用。辅助设备稳像不受图像质量和信息的影响,不需要大量复杂的求取运算,具有检测速度快,适用范围宽的优点。基于图像处理自动稳像则是采用纯数字图像处理的方法,利用当前帧图像与参考图像之间的运动矢量估计进行图像配准。纯数字图像处理的方法容易实现,基本不增加硬件,是一种理想的电子稳像系统。但是由于这种方法需要丰富的图像信息,而实际中的成像环境复杂,图像质量和信息会受到影响,导致其运算速度和运算精度往往不高[2-3]。

目前国内在弹载、轻载飞机等载体上主要应用的 是辅助设备稳像^[4],因此,陀螺仪的选用直接影响了 稳像系统的质量。国内稳像系统中选用的辅助设备多 为光纤陀螺。相对于传统的机械陀螺和激光陀螺,光 纤陀螺无运动部件,仪器牢固稳定,耐冲击且对加速 度不敏感,结构简单,价格低廉,启动时间短,寿命 长,信号稳定可靠。光纤陀螺的技术难题在于不易获

收稿日期: 2014-03-10; 修订日期: 2014-06-12.

作者简介: 韩颖 (1988-), 女,浙江温州,汉族,硕士研究生,主要从事红外导引信息处理技术。E-mail: hyloveconan@163.com。

得干涉特性好的半导体光源和相应的集成光学器件,而且抗核辐射性能较差^[5]。随着国内外未来武器成本更低、体积更小、可靠性更高的发展趋势,微机械(Micro Electron Mechanic Systems,MEMS)陀螺仪逐步开始受到人们的青睐。MEMS 陀螺仪最大的优势就是体积小适合大批量生产(1 mm² 硅晶片上可制出上千个陀螺)、重量轻、成本低(\$10~\$50 左右)。另外MEMS 陀螺仪还具有寿命长、可靠性高、灵敏度高、易于集成、功耗可忽略不计以及耐恶劣工作环境等优势。

自 20 世纪 90 年代初以来, MEMS 陀螺仪已经在消费电子产品、汽车工业等领域崭露头角^[6-8]。预计在未来, MEMS 陀螺仪将取代光纤陀螺, 在精确制导武器稳像系统中拥有广阔的前景。

1 陀螺仪原理及应用

1.1 MEMS 陀螺仪原理

MEMS 陀螺是一个基于科里奥利力(Coriolis)原理的微机械单元,它以物体本身作为参照物,利用震动质量块被基座带动旋转时的哥氏效应传感角速度的原理,来检测物体运动的角速度。MEMS 陀螺的这种特性,使得它已经在阿帕奇直升机,S-92 直升机,Stryker 装甲车炮塔的稳定平台中得到了很好的应用。

为了研究 MEMS 陀螺是否可以代替现有的光纤陀螺仪来获取运动载体的运动矢量,本文选用 AD 公司 ADXRS622 型陀螺仪(如图 1)来做具体的研究。这款 MEMS 陀螺仪虽然为 Z轴偏航响应角速率陀螺仪,但是由于多轴的陀螺稳像系统通常采用多个单轴陀螺,对载体沿 3 个方向转动的角速率进行测量,经过坐标解算,对稳定平台进行实时补偿,保持轴线的指向稳定。因此,在本次设计中,选择单轴陀螺进行设计研究,为后续多轴稳定平台的设计奠定基础。



图 1 ADXRS622 型陀螺仪

Fig.1 The gyroscope of ADXRS622 type

1.2 ADXRS622 型陀螺仪简介

ADXRS622 是一款功能完备,成本低廉的 Z轴偏航响应角速率陀螺仪,用于测量旋转轴与其 Z轴平行的旋转物体的角速度,可以安装在与旋转轴垂直的任何平面位置上。该陀螺仪采用 ADI 公司的表面加工工艺制造,在 7 mm×7 mm×3 mm BGA 芯片封装上单片集成了全部必需的电子器件。

从图 2 中可以看出,ADXRS622 采用+0.5 V 电源供电,角速率信号通过低通滤波器,输出放大器,解调电路,最后输出与 Z轴方向产生的角速率成正比的电压信号 RATEOUT。当 25 C,0% 时,RATEOUT零点电压值为 2.5 V,其工作原理如图 3。ADXRS622同时提供温度输出 TEMP,供补偿技术使用。

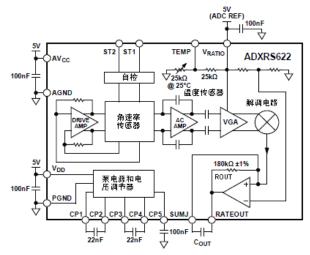


图 2 ADXRS622 功能模块

Fig.2 The function module of ADXRS622

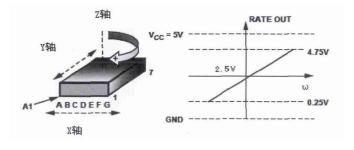


图 3 ADXRS622 工作原理

Fig.3 The working principle of ADXRS622

1.3 光纤陀螺仪选型

光纤陀螺采用的是 Sagnac 干涉原理,如图 4,利 用光纤绕成环型光路,并检测出反向传播的 2 路光束 之间的相位差,从而计算出旋转的角速度。

1975年,美国率先在世界上提出了光纤陀螺的设想。至90年代中期,光纤陀螺开始走向使用,最初用于战术导弹及飞机航姿系统中,是目前应用最为成熟的陀螺仪。

俄罗斯 FIZOPTIKA 公司生产的 VG091A 光纤陀 螺仪是目前世界上最新的,体积和重量最小的光纤陀 螺仪,其体积为 51.5 mm× ϕ 23.8 mm,重量为 30 g,如图 5。该陀螺仪可以直接用来测量物体的转动角速度,输出一个和角速度成正比的模拟电压信号,使用简单方便。本设计就选用 VG091A 光纤陀螺,完成与ADXRS622 的对比试验。

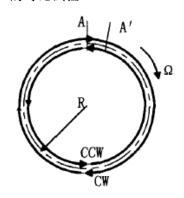


图 4 Sagnac 干涉原理

Fig.4 The principle of Sagnac interference



图 5 VG091A 型光纤陀螺仪

Fig.5 The fiber optic gyroscope of VG091A type

1.4 MEMS 陀螺与光纤陀螺技术指标对比

在本文中选择 VG091A 型光纤陀螺作为对比对象, 其与 ADXRS622 型陀螺仪技术指标对比如表 1。

对比表 1,这两种陀螺从技术指标上来说 ADXRS622 除了拥有 MEMS 器件体积小,重量轻等 典型的特点以外,还比 VG091A 拥有更宽的温度范围和带宽,耐冲击力也远远超过 VG091A 型光纤陀螺

仪。但由于在实际工程中,有很多关于 VG091A 的应用实例,类似 ADXRS622 的 MEMS 陀螺仪却没有得到应用,因此在本文中以 ADXRS622 为代表,研究 MEMS 陀螺在视频稳像系统中的应用。

表 1 技术指标对比

Table 1 Comparison of technical indicators

<u> </u>		
参数	ADXRS622	VG091A
测量范围/(°/s)	± 300	±300
温度范围/℃	$-40\sim+105$	$-30 \sim +70$
比例因子/(mV/(°/s))	7.0	7.0
温度漂移/(%)	± 2	_
非线性度/(% of FS)	0.1	0.1
功耗/W	0.03	0.5
额定噪声密度/(°/(s·Hz ^{1/2}))	0.06	_
带宽/Hz	$0.01 \sim 2500$	0~1000
耐冲击/g	20000	90
启动时间/s	0.05	0.02
尺寸/mm	$7 \times 7 \times 3$	$24(d) \times 50(h)$
重量/g	< 0.5	30
售价/RMB	200	20000

2 系统设计与实现

2.1 系统方案设计

本 试 验 针 对 ADXRS622 型 MEMS 陀 螺 和 VG091A 型光纤陀螺仪的静态性能和动态性能进行综合研究。为了研究 ADXRS622 和 VG091A 的性能,本文设计了一个系统方案如图 6,在该系统结构中主要包括电源电路,信号调理电路,AD 转换电路,温度补偿电路,隔离电路,DSP,串口以及 PC 机。其中,陀螺及其它外围电路实时输出旋转载体的运动信息;信号调理电路对输出信号进行差分放大,消除偏置和信号滤波;AD 转换电路把陀螺输出的模拟信号转换为数字信号,提供给 DSP 开发板;DSP 可以实现高精度的陀螺数据采集;为了节省时间,便于操作,

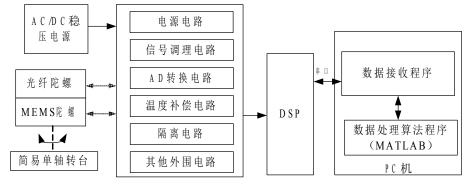


图 6 系统设计方案

Fig.6 System design scheme

选择技术成熟的串口助手完成数据接收,数据保存; PC 机用来实现数据处理算法。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 AC/DC 稳压电源选型

AC/DC 稳压电源用于给系统的硬件电路提供直流稳压电源,本文直接借用了试验室配备精密直流稳压电源,具体型号为: Agilent E3631A。

该型设备用于提供1路±12V电源,作为电路系统的供电电源。

2.2.2 二次稳压电路设计

整个系统采用+5V,+12V,-12V 三种电压供电,供 MEMS 陀螺电路,放大电路,A/D 转换模块以及电气隔离模块使用。

±12 V 供电电压由 AC/DC 稳压电源经过滤波后实现。

+5 V 供电电压,由 +12 V 电压经线性电源LT1963AEQ产生。

2.2.3 信号调理电路

信号调理电路主要完成陀螺输出的模拟信号的放大、滤波、偏置等功能。信号调理电路的核心是低噪声精密运算放大器。综合考虑电压噪声、带宽、增益等因素,本文选择了美国 AD 公司的低噪声放大器 OP27G。该放大器采用±12 V 电源供电,电压噪声为 3 nV/Hz^{1/2},增益带宽积为 8 MHz。

光纤速率陀螺的输出信号为差分信号,因此采用差分放大形式,放大之后使用1阶RC滤波电路进行滤波。其增益设计为2.0,带宽设计为150Hz,如图7。

MEMS 速率陀螺的输出信号为单端信号,并带有+2.5 V 的直流偏置,因此采用减法放大电路形式,

在放大的同时消除其直流偏置。而放大之后也使用了 1 阶 RC 滤波电路进行滤波。其增益设计为 2.0,带宽设计为 150 Hz,如图 8。

2.2.4 AD 转换电路

本设计中的输出信号有速率信号、温度信号,光 纤陀螺速率信号这 3 路信号,因此选取 16 位六通道 同步采样芯片 AD7656 对 MEMS 陀螺进行模数转换,采样频率 1 kHz。AD7656 共有两种模拟信号输入模式,一是模拟输入信号为 2 倍的参考电压(2.5 V)即 ±5 V 之间,另一种是 4 倍的参考电压即 ±10 V 之间。本设计采用输入信号为 ±10 V 之间,以提高采样精度,因此选+5 V 为 AVCC 和 DVCC 供电,±12 V 为 VDD/VSS 供电。

2.2.5 温度补偿电路

在 ADXRS622 两侧各放置一个 35 W 的功率电阻 RMG10 对陀螺进行加热,模拟各种温度条件,用标定的方法,验证陀螺数据的可重复性。

2.2.6 电气隔离电路

另选用的是 NVE 公司的 IL717 高速耦合芯片对信号进行光电隔离,数字信号,控制信号隔离,提高抗噪声能力。这种高速耦合信号拥有 4 路隔离通道,3 个正向通道,1 个逆向通道,最高响应速度可达 110 Mbps。

2.3 软件程序设计

在本设计中采用卡尔曼滤波算法对陀螺仪静态数据进行降噪处理^[9-12],首先用时间序列的方法建立陀螺仪的随机误差模型 ARMA(2,1),再利用卡尔曼滤波算法进行滤波处理^[13],并用 Allan 方差分析法对卡尔曼滤波算法评价^[14-16],其 Matlab 算法流程如图 9。

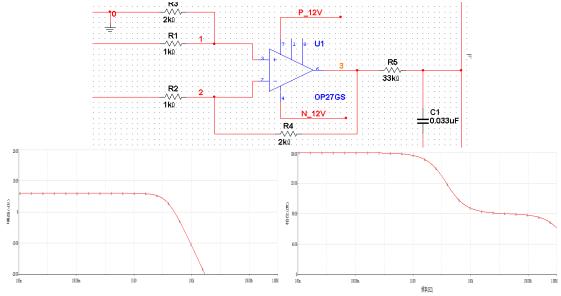


图 7 光纤陀螺信号调理电路及其仿真波形

Fig.7 FOG signal conditioning circuit and simulation waveforms

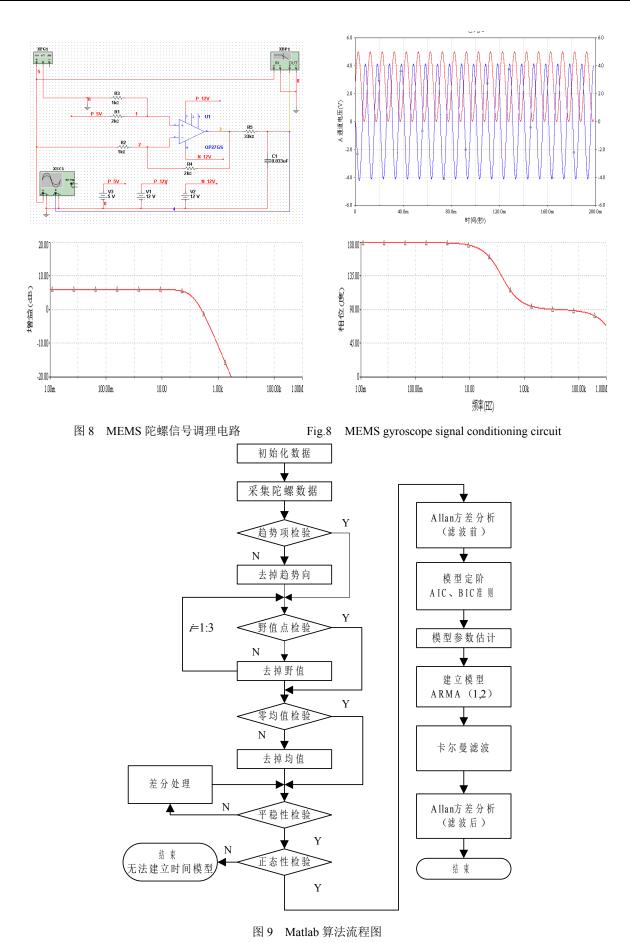


Fig.9 The flowchart of Matlab algorithm

3 卡尔曼滤波试验

3.1 试验步骤

25℃室温静态条件下,利用 DSP 和上位机,以 1 kHz 的采样频率采集一组数据,采样时间 1 min。由于受上位机程序通讯协议的限制,其接收并保存的频率为 500 Hz,因此实际的采样频率为 500 Hz,每 2 ms 保存一个数据。在对采集数据进行预处理后,方可进行经典卡尔曼滤波试验。

3.2 Allan 方差分析结果

经典卡尔曼滤波对 ADXRS622 型 MEMS 陀螺仪和 VG091A 型光纤陀螺仪输出的随机噪声信号序列进行滤波,滤波前后对比以及滤除噪声如图 10。

经典卡尔曼滤波前后 Allan 方差对比如图 11 所示。

经典卡尔曼滤波前后 Allan 方差分析各噪声分量的结果如表 2。

经典卡尔曼滤波前后陀螺随机误差标准差如表 3 所示。

3.3 试验结论

从图 10、11 及表 2 中可以看出,经典卡尔曼滤波对 ADXRS622 型与 VG091A 型陀螺仪的随机噪声信号均有一定的滤波效果。对于 ADXRS622 型陀螺仪,在经过经典卡尔曼滤波处理后,量化噪声约为滤波前的 50%,角速度随机游走、零偏不稳定性、速率随机游走、速率斜坡约为滤波前的 60%。对于 VG091A 型陀螺仪在经过经典卡尔曼滤波处理后,量化噪声约为滤波前的 50%,角速度随机游走、零偏不稳定性、速率随机游走、速率斜坡均约为滤波前的 45%。

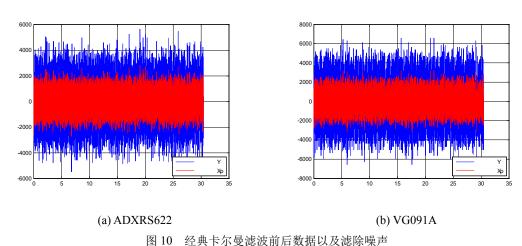


Fig. 10 The data before and after Classical Kalman filter and the filter out noise

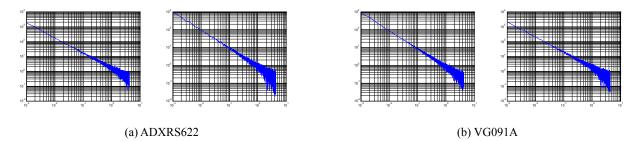


图 11 经典卡尔曼滤波前后 Allan 方差对比图

Fig.11 The comparison chart of Allan variance before and after classic Kalman filter

表 2 经典卡尔曼滤波前后 Allan 方差结果

Table 2 Allan variance results before and after classical Kalman filter

		量化噪声 Q	角度随机游走 N	零偏不稳定性	速率随机游走 K	速率斜坡R
		/(µrad)	/(°/h ^{1/2})	<i>B</i> /(°/h)	$/(^{\circ}/h^{3/2})$	/(°/h²)
ADXRS622	前	1.4897e+000	2.4829e-001	6.4477e+001	3.9933e+003	8.3566e+004
ADARS022 后	后	7.1228e-001	1.5101e-001	3.9141e + 001	2.4237e + 003	5.0716e + 004
VC001 A	前	1.8626e+000	1.4404e-001	3.4302e+001	2.0991e+003	4.3724e+004
VG091A 后	后	8.8765e-001	6.3474e-002	1.4427e+001	8.7596e+002	1.8188e+004

表 3 经典卡尔曼滤波前后陀螺随机误差标准差

Table 3 Gyro random error standard deviation before and after classical Kalman filter

	指标	标准差(°/h)
ADXRS622	滤波前	1.4491e+003
	滤波后	7.1776e+002
VG091A	滤波前	1.6954e+003
	速波后	8.1025e+002

在表 3 中可以看出,通过经典卡尔曼滤波之后,ADXRS622 型陀螺仪和 VG091A 型陀螺仪的随机误差标准差均降为滤波前的 50%,降低一个数量级。说明 经 典 卡 尔 曼 滤 波 对 ADXRS622 型 陀 螺 仪 和 VG091A 型陀螺仪均有明显的滤波效果。

在经过经典应卡尔曼滤波后,ADXRS622型陀螺仪的随机误差标准差比 VG091A型陀螺仪的随机误差标准差小 12.9%。

4 时间漂移特性

随着时间的变化,陀螺仪的输出也会产生漂移。考虑到在制导应用中,陀螺仪的工作时间并不长,因此需在短时间内考察陀螺仪输出随时间变化的稳定性。

4.1 试验步骤

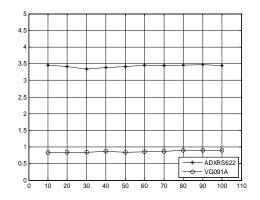
在 25℃室温条件下,采集 10 组数据为数据样本,每次间隔 10 min,每次采样 1 min。

4.2 数据分析

两组陀螺仪的均值及随机误差标准差如图12所示。

4.3 试验结论

从图 12 中可以看出,随时间变化对 Allan 方差的影响不大。ADXRS622 与 VG091A 的零点都不在零位上,说明需要设计调零电路对两组陀螺进行零位调整。ADXRS622 型陀螺仪的均值整体比 VG091A 型陀螺仪的均值大很多,这是因为在试验时忽略了



ADXRS622 型陀螺仪本身的 2.5 V 偏置电压,没有消除其偏置。但是从两组陀螺均值及随机误差的标准差的整体趋势可以看出,陀螺数据趋于稳定,基本不受到时间的影响。

5 温度漂移特性

5.1 试验步骤

在导弹飞行的过程中,温度会有很大的变化,陀螺仪输出随温度的变化也会产生漂移。温度漂移会影响视频稳像系统的精度,因此,研究陀螺仪的温度漂移是十分重要的。

由于 ADXRS622 型 MEMS 陀螺仪的温度范围为 -40~+105℃, VG091A 型光纤陀螺仪的温度范围为 -30~+70℃, 本试验中选择-30~70℃作为试验温度范围。将安装有 MEMS 陀螺与光纤陀螺的数据采集电路板放入温箱,在温箱中模拟-30~70℃的温度条件,每间隔 10℃并达到稳定温度时,开启电源,采集一组数据来研究两种陀螺仪的输出变化,共采集 11 组数据,并在 Matlab 中根据试验结果画出对比图。

5.2 数据分析

-30 \sim +70 $^{\circ}$ ℃的温度条件,陀螺仪的均值及随机 误差标准差如图 13。

5.3 试验结论

从图 13 中可以看出,两种型号陀螺输出的标准 差随温度变化均呈非线性变化,ADXRS622 型 MEMS 陀螺仪的均值随温度变化较大,说明其随温度变化的 零点漂移比较大。

又因为在数据采集模块的中为了消除 ADXRS 622型 MEMS 陀螺仪的 2.5 V 偏置电压,采用 2 个电位计设计减法电路。电位计本身的零漂比较大,因此, ADXRS622 随温度变化的零点漂移有可能是由电位计引起的。

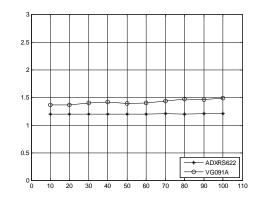
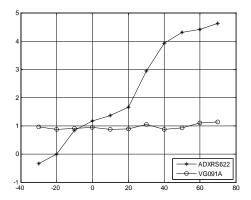


图 12 不同时间下的均值与随机误差标准差

Fig.12 Mean and random error standard deviation at different times



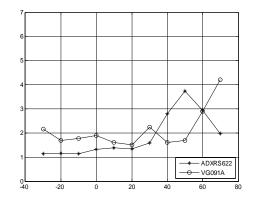


图 13 不同温度下的均值与随机误差标准差

Fig.13 Mean and random error standard deviation at different temperatures

考虑 ADXRS622 型 MEMS 陀螺仪随温度变化的 零点漂移问题比较严重,在以后的应用中应该重点考 虑解决其随温度漂移的问题。

6 动态达位试验

6.1 试验步骤

为了测试系统的角速度测量范围和一定量程内的测量精度,需要在转台上对陀螺仪进行动态试验。 又由于试验部件连接 PC 机,受连接导线长度限制, 不能 360°旋转测试,仅在+40°~-40°的角度范围在 内对陀螺仪进行动态达位试验。

将安装有 MEMS 陀螺与光纤陀螺的数据采集电路板与稳压电源等各试验部件固定在转台上,在+40°~-40°的角度范围内分别以 10°/s、20°/s、30°/s、40°/s 做达位试验,利用 DSP 开发板和上位机程序采集并记录 10 组数据。

6.2 数据分析

将陀螺放上转台,在+40°~-40°的角度范围内做达位试验,结果如图 14。

根据表 4, 做出 ADXRS622、VG091A 与理论均值对比图如图 15。

6.3 试验结论

在图 14、图 15 与表 4 中可以看出,随着转台角速度的提升,陀螺仪达到稳定时的角速度均值会逐渐偏离理论均值。VG091A 型光纤陀螺的偏离幅度比ADXRS622 型 MEMS 陀螺仪更大。说明在测量角速度较大时,ADXRS622 型 MEMS 陀螺仪输出的角速度更贴近真实值,使视频稳像技术的精度更高。

7 正弦扫频试验

7.1 试验步骤

为了研究陀螺仪的频率特性,设计正弦扫频运动

试验。由于数据样本较短,仅考虑对研究陀螺仪输出的幅频特性,不再对其相频特性做研究。

表 4 各角速度下平稳时的均值

Table 4 The mean steady at each angular velocity

	The mean steady at each angular verseity		
角速度		ADXRS622	VG091A
/(°/s)		均值/(°/s)	均值/(°/s)
10	正向	10.0417	10.0516
	反向	-10.1136	-9.6911
20	正向	20.1839	19.9194
	反向	-20.2372	-19.5544
30	正向	30.2314	29.7611
	反向	-30.2667	-29.375
40	正向	40.2556	39.5222
	反向	-40.3194	-39.1833

由于受到转台特性的影响,不能任意设置频率与转台角度,仅选择转台能够承受的几组条件进行试验。并用 Matlab 对采样数据做快速傅里叶变换(FFT),画出其相应的幅频特性曲线,横坐标表示频率,纵坐标表示速度变化率的幅度。

7.2 数据分析

正弦扫频试验结果如图 16。

7.3 试验结论

在图 16 中可以看出,ADXRS622 型 MEMS 陀螺 仪与 VG091A 型光纤陀螺仪的幅频特性曲线基本一致。图中 FFT 离散频率与实际信号频率基本重合,说明陀螺仪拥有良好的频率特性。MEMS 陀螺仪落在最大频率处的点数比光纤陀螺仪更多,说明 MEMS 陀螺仪的精度更高。

8 结论

受元器件和技术封锁, 高精度 MEMS 陀螺难以

采购,本设验证试验中选择的 ADXRE622 型 MEMS 陀螺是一款商业级的陀螺仪,其本身性能并不如技术成熟的光纤陀螺仪。通过本文试验证明,ADXRS622型 MEMS 陀螺仪的静态和动态性能与 VG091A 型光纤陀螺仪基本一致。用现有的 MEMS 陀螺仪替代光纤陀螺仪作为一级稳像系统对载体的运动矢量进行

采集,再配合卡尔曼滤波对采集到的数据进行处理,这种稳像方式的基本上能够满足应用在视频稳像系统中的要求,且使用 MEMS 陀螺仪替代光纤陀螺仪可以使视频稳像系统体积减小、成本降低,更符合未来精致制导武器发展的需求。

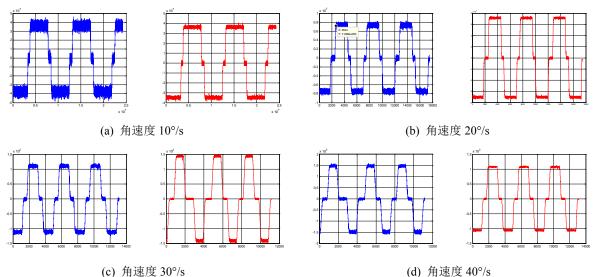


图 14 $+40^\circ\sim-40^\circ$ 各角速度达位试验对比 Fig.14 The comparison of reaches position tests at each angular velocity in the range $+40^\circ\sim-40^\circ$

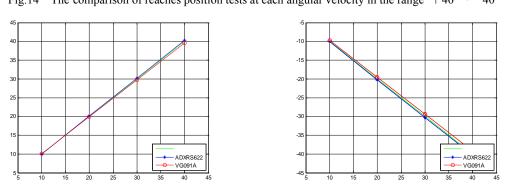
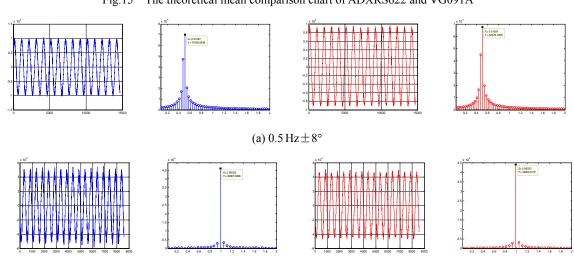


图 15 ADXRS622、VG091A 与理论均值对比图 Fig.15 The theoretical mean comparison chart of ADXRS622 and VG091A



(b) $1 \text{ Hz} \pm 2^{\circ}$

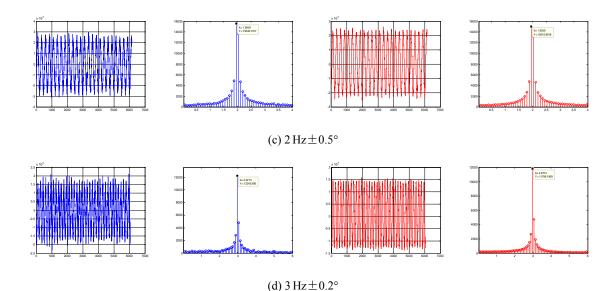


图 16 两组陀螺正弦扫频运动试验结果

Fig. 16 The test results of sine sweep exercise

参考文献:

- [1] 朱强华, 李胜勇, 姜涛. 稳像技术[J]. 舰船电子对抗, 2006, **29**(5):
- [2] 陈盈, 王弘韬, 安成斌. 基于加速度传感器的红外图像稳像技术研 究[J]. 光电工程, 2012, 39(8):63-67.
- [3] 张永祥. 基于陀螺仪的船载电子稳像技术研究[D]. 长春: 中国科学院 研究生院(长春光学精密机械与物理研究所), 2006.
- [4] 柴云峰. 基于光纤陀螺的稳像系统研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学,
- [5] 王莉强, 宋菲君, 任文杰. 陀螺的分类、原理及应用现状[J]. 电子测量 及仪器学报, 2004(Z): 857-863.
- [6] 陆芳. MIMU 中陀螺随机漂移建模及 Kalman 滤波技术研究[D]. 太原: 中北大学, 2007.
- [7] 王志民, 徐晓刚. 电子稳像技术综述[J]. 中国图象图形学报, 2010, **15**(3): 470-480.
- [8] 赵红颖, 金宏, 熊经武. 电子稳像技术概述[J]. 光学精密仪器, 2001,

9(4): 353-359.

- [9] 朱华征, 周晓尧, 张文博, 等. 光电稳定平台中陀螺随机漂移的处理 方法[J]. 中国惯性技术学报, 2009, 17(2): 225-230.
- [10] 张立新. 数字压电陀螺设计及信号处理[D]. 太原: 中北大学, 2012.
- [11] 张迎. 基于粒子滤波最优估计的非线性时间序列研究[D]. 天津: 天 津理工大学, 2010.
- [12] 王可东, 熊少锋. ARMA 建模及其在 Kalman 滤波中的应用[J]. 宇航 学报, 2012, 33(8): 1048-1055.
- [13] 付梦印, 邓志红, 闫丽萍. Kalman 滤波理论及其在导航系统中的应 用[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [14] 邹学锋, 卢新艳. 基于 Allan 方差的 MEMS 陀螺仪性能评价方法[J]. 微纳电子技术, 2010, **47**(8): 490-498.
- [15] 李晓莹, 胡敏, 张鹏, 等. 交叠式 Allan 方差在微机械陀螺随机误差 辨识中的应用[J]. 西北工业大学学报, 2007, 25(2): 225-229.
- [16] 王建政, 王辉, 范作娥. 基于 Allan 方差的 MEMS 陀螺随机误差项辨 识[J]. 软件, 2013, **34**(2): 75-78.